## [優 秀 賞] **ダイヤモンドライクカーボン膜コーティング装置** 「PIG 式 DLC 膜形成装置」



代表取締役社長 眞下 忠氏

神港精機 株式会社

〒 651-2271 神戸市西区高塚台 3-1-35 TEL. 078 (991) 3011 http://www.shinko-seiki.com/



プラズマCVD法とスパッタ法を複合化し、摺動特性に優れたダイヤモンドライクカーボン(DLC)膜を蒸着する装置。独自開発の熱陰極PIG(ペニングイオンゲージ放電形式)プラズマガンにより、表面が滑らかなDLCを200℃以下の処理温度で高速に成膜できる。

固体炭素を原料とした従来のDLCコーティング技術では2点の課題がある。一つは、表面が粗いため、摺動時に多量の摩耗粉が発生して、耐摩耗性の低下と相手攻撃性が大きくなることであり、もう一つは、成膜速度が遅いため、コストが高くなることである。面粗度の向上には、

きくなることであり、もう一つは、成膜速度が遅いため、コストが高くなることである。面粗度の向上には、 原料が固体よりもガスを用いる方が有利である。成膜速度の向上には、材料ガスの多量供給とこれを効 率よく分解できるプラズマが必要である。

本装置は高密度のプラズマを用いることで、炭化水素ガスの分解効率を上げて、従来の  $4 \sim 6$  倍に匹敵する成膜速度( $3 \mu m / h$ 以上)を量産レベルで実現した。また、スパッタ法で問題となるターゲットからのスプラッシュがないため、表面粗度は従来の 1 / 10 と小さい(Ra = 7 nm以下)。滑らかな表面により、耐摩耗性は従来の 7 倍、相手攻撃性は 4 / 1000 に向上した。